

産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会
第3回商標審査基準ワーキンググループ
議事次第・配布資料一覧

日 時：平成25年2月27日（水）午後4時開会

会 場：特許庁 9階 庁議室

1. 開会
2. 「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について（案）」（第31回商標制度小委員会 資料2）についての報告
3. 今後の商標審査基準の整備・改正に関する検討事項について
4. 今後の予定について
5. 閉会

（配布資料）

議事次第・配布資料一覧

委員名簿

資料1 「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について（案）」
（第31回商標制度小委員会 資料2）

資料2 今後の商標審査基準の整備・改正に関する検討事項について（案）